



אגף משאבי אנוש

הקריה למחקר גרעיני - נגב



אגף משאבי אנוש

מרכז גרעיני, מדעי וטכנולוגי, מצטיין ומוביל

ת.ד. 19001 באר שבע 84190 | טלפון: 08-6568808 | פקס: 08-6568404 | אימייל:

כוי' בטבת תש"פ

23 ינואר 2020

לכבוד:

פרופ' שמואל חיון

אוניברסיטת בן-גוריון

שלום רב,

הנדון: מר שחר עזיזה – הعلاה בדרגה

עדת דירוג המחקר והפיתוח של הקרייה למחקר גרעיני - נגב, שוקלת את קידומו של **מר שחר עזיזה** לדרגה ג'. דירוג המחקר והפיתוח כולל דרגות מ-אי עד+A+ (בה豁免 להדרגות מרצה עד פרופסור מן המניין בדירוג הסגל האקדמי הבכיר). דרגה ג' מקבילה לדרגת מרצה. מעובד המקודם לדרגה זו נדרש יכולת לבצע מחקר ופיתוח מדעי טכנולוגי ברמה המתאימה. בכלל זה יילקו ב בחשבון הישגי העצמאים במחקר עיוני ושימושי של המועמד, כושרו למשתמעות מערכות או חלקיהם, פיתוח שיטות חדשות, רמת ביקורת עצמית וביקורת עמיתים, מידת יוזמותו המקצועית ויכולתו להנחות ולבקור עבודות של עובדים אחרים.

נכיר לך תודה אם תואיל להעניק את התאמתו של **מר שחר עזיזה** לקריטריונים אלו. הקרייה למחקר גרעיני היא מוסד מחקר ופיתוח שחלק מעבודות המומ"פ המבוצעות בו הן פנימיות. על כן נבקש לבסס את הערכתך בעיקר על איקות פרסוםיו של המועמד ולא על כמותם, ועל היכרותך (אם קיימת) עם עבודתו ויכולותיו.

אנו מודעים לכך שככיתבת חוות הדעת כרוכה בהשיקת זמן ומאץ מצדך ומודים לך מראש על שיתוף הפעולה.

חוות דעתך תשמר בסודיות ותשמש לצרכי הוועדה בלבד.

ברכה

ד"ר אוחד לוי

יו"ר ועדת הדירוג

נושא עבודה גלויים

אפיון ספקטросקופי של הידרידים ואוקסיהידרידים של לנטנידים באמצעות ספקטросקופית

ראמאן

עבודה זו היא מחקר ירוק במסגרת הדוקטורט, שמטרתה חקר השפעת שינוי הטמפרטורה וההרכב על הידרידים ואוקסיהידרידים של לנטנידים. לימוד באמצעות ספקטросקופית פיזור ראמאן. הבנת היבטים פיזיקליים וכימיים של תרכובות H-O-Ln (הידרידים, תחומות ואוקסיהידרידים) באמצעות חקר ספקטросקופי, חיונית להרחבת היריעה של מאפייני תוכרי הקורוזיה במסגרת הממחקר בתחום אינטראקציות גז-מוצק של מתחות.

ספקטром ראמאן של הידרידים מוכתב מהרכיב שלהם. שינוי הרכיב מכתבים שינוי מבנה וכן שינויים במבנה האלקטרוני של הידריד. בכוונתי להרחיב ההבנה הבסיסית לגבי פיזור ראמאן מהידרידים של לנטנידים בתכורותיהם השונות, אבקות הנוצרות במצב שיווי משקל תרמודינמי ועל פני משטחים בהם הסטויוכוומטריה מושפעת גם מקום ערוץ שמוכתב במידה רבה מטופעות קינטיות.

השאלה המחקרית שעומדת בלב החלק הראשון במחקר היא חקר הביטוי בפיזור ראמאן של השפעת הטמפרטורה על המבנה האלקטרוני והקריסטלוגרפי (באמצעות XRD) המתקבל מהידרידים של לנטנידים. ספקטром ראמאן של הידרידים של לנטנידים (La,Ce,Pr,Nd) בוטמפרטורות נמוכות – איןנו מדוזה בספרות. עברו ($2.7 < x < 2.8$) בוצעו מדידות התנדבות חשמלית ו- XRD המציגות מעבר פאזה טריגונלי-קובי וכן מעבר ממוליך מתכתי למוליך למחצה בטמפרטורה סביבה 245°K . ברצוני להרחיב המחקר עבור לנטנידים נוספים בנושא מעבר הפאזה:

- הידרידים של לנטנום (La), פרסואודיניום (Pr) ולנטנידים נוספים שייקבעו בהמשך.
- אוקסיהידרידים (LaOH, CeOH, PrOH) בתגובה מוצק-מוצק.
- אוקסיהידרידים בתגובה בפאזה הגזית עם לחות, חמצן ו- CO_2 .
- חקר היוצרות גרעיני הידריד על פני שטח המתוכות הלנטנידיות על פניהם הם נוצרים.

עבודה זו כוללת הן את הסינטזה של הידרידים והאוקסיהידרידים במערכת להכנת הידרידים במעבדה והן את אפיונים באמצעות ראמאן ו-XRD.

רשימת פרסומים גלויים

(מאז דרגת הגיוס בינואר 2017)

מאמרם בכתב עת מבוקרים :

1. S. Aziza, A. Ripp, D. Horvitz, Y. Rosenwaks, "Control of polysilicon nanowires conductivity by angle-dependent ion implantation", *Materials Science in Semiconductor Processing* 75 (2018) 43-50.

פרסומים בכנסים :

1. S. Aziza, A. Ripp, D. Horvitz, Y. Rosenwaks, "Control of polysilicon nanowires conductivity by angle-dependent ion implantation", *IMEC 2018, Dead Sea, Israel (February 2018)*.
2. S. Aziza, A. Ripp, D. Horvitz, Y. Rosenwaks, "Control of polysilicon nanowires conductivity by angle-dependent ion implantation", *NTAI 2018, HIT, Holon, Israel (May 2018)*.

עמוד 3 מתוך 5 עמודים
יוני 2019

יוני 2019

קורות חיים - שחר עזיזה



פרטים אישיים:

ת.ו: 036945665
תאריך לידה: 4.3.1985
מקום לידה: ישראל
טלפון: 050-6226193
מייל: shahar1985@gmail.com

ນיסיון תעסוקתי:

- 2017 - נוכחי: חוקר במחלקה למחקר ופיתוח, שטח פיזיקה, קמ"ג.

עבודה וניסיון מקצועי בתחום המוליכים למחצה - Semiconductors (מחנדס תחליך ומעבדת מיקרוסקופית)

- 2017 - 2014: מהנדס תחליך ומעבדה בחברת "Intel", Fab28 (קריית גת).
- 2016 – מהנדס תחליך בקו ייצור של איכוליבש - Dry Etch. אחראי על קליטה והתקנת 30 מכונות ייצור בחדר הנקי.
- 2015 – מהנדס מעבדת מיקרוסקופיה ומחקר כשל: ביצוע אנויזות חקר כשל של תחליך ייצור המעבדים באמצעות מיקרוסקופיה אלקטטרונית : TEM/STEM - (hands on). ביצוע חקר כשל Amazutot Mikroskop SEM, הכנת דגמים, שימוש במיקרוסקופ אופטי, (hands on) coaters, RF plasma clean .
- 2014 – מהנדס תחליך בקו ייצור של איכוליבש - Dry Etch .טכנולוגיה: Thin films: copper electroplating
- 2014 - 2011: מהנדס תחליך בחברת "Micron Semiconductors" Fab12, (קרית גת). אחראי על קו ייצור של 6 מכונות בחדר הנקי, המייצר את מגני הטרנזיסטור. טכנולוגיה: שיקוע חדשת.



עמוד 5 מתוך 5 עמודים
יוני 2019

השכלה:

- **2018-נוכחי** – דוקטורנט במחלקה להנדסת חומרים באוניברסיטת בן גוריון. עבודות הממחקר עוסקת ביצור ואפיון הידרידים ואוקסידיידים של לנטנידים, באמצעות ספקטросקופיה Raman ו-XRD. (מנחים: ד"ר צחי ליבנה, פרופ' שמואל חיון).
- **2016-2013** – M.Sc. – בהנדסת חומרים במסלול מחקרי בחצטיינות, אוניברסיטה תל אביב. ממוצע תואר: 94. עבודות הממחקר עוסקה בשליטה על התכונות החשמליות של התקני ננו-חומרים של סיליקון באמצעות השתלה בזווית של יוני ברונן. (מנחה: פרופ' יוסי רוזנוווקס – דיקאן הפקולטה להנדסה אוניברסיטת ת"א).
- **2011-2007** – B.Sc. – בהנדסת חומרים בחצטיינות, אוניברסיטת בן גוריון. ממוצע תואר: 87. פרויקט המהנדס עסק בייצור שכבות דקות של $MnSiO_2$ להתקני זיכרון מגנטיים. (מנחה: פרופ' יהושוע פלאג).
- **2000-2003** – תיכון קריית חינוך ותרבות – דרכר. מגמה ריאלית: פיסיקה-כימיה.

שירות צבאי:

- תפקיד: קצין שיתוף ארטילרי (קש"א) בחיל התותחנים.
- בוגר קורס קציני יבשה קרביב בהה"ד 1. מפקד של 5 סמלים.

שנות:

- מדריך בעבר בתנועת הנוער "הצופים", שבט לביא (גפרדסיה).
- חונך שנתיים בפרויקט פר"ח.
- מתנדב בהעברת הרצאות מדיעות לנוער בעמותת "ינבל".

שפות:

- עברית: שפת אם, שליטה מלאה בדיבור, קריאה וכתיבה.
- אנגלית: שליטה מלאה בדיבור, קריאה וכתיבה.



עמוד 4 מתוך 5 עמודים
יוני 2019

משרות סטודנט

- 2011 : משרת סטודנט בחברת "Micron Semiconductors" (קרית גת, קבוצת Dry Etch). מעבר לשירה למשרה מלאה בחברה.
- 2010 : משרת סטודנט במחלקה מחקר ופיתוח בקמ"ג.
- 2005-2007 : מוכר במחלקת האלקטרוניקה בחברת "אופיס דיפו" ברעננה.

כישורים

- ביצוע חקר כשל של חומרים ותהליכיים באמצעות מיקרוסקופיה : SEM ו- TEM – (hands on)
- עבודה על מכונות ייצור בחדר נקי : כתיבת מפרטי הרצה, טיפול בתקלות, הדרכת טכניות.
- ניסיון בתכנון ניסויים בקו ייצור והובלתם, כתיבת דו"חות, ניתוח תוצאות ויישום המסקנות.
- ניסיון בהערכה מפיתוח ליצור Silicon Photonics – Intel-Micron project
- שיליטה בתוכנות ניתוח סטטיסטיות : SPC++, JMP
- שיליטה בתוכנות CAD : Solidworks
- שיליטה בתוכנות עיבוד נתונים : Origin, Fiji

מוראה

- מרצה אורח בתוכנית להנדסת חומרים במכילוג עוזיאל בירושלים ובאוניברסיטת גול אבב מטעם אינטלי.
- העברת הרצאות בנושאי המוליכים למחצה.
- העברת מעבדות הוראה בנושא מיקרוסקופיה לעובדי המפעל חלק מתוכנית להכשרת מהנדסים של אינטל: העבודה כללה את תכנון הניסויים והדו"חות, הוראה פרונטלית וניהול התוכנית.